

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2003年02月28日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号：2002000068	整理番号	10422	担当者	片山 充子
表 題	多孔性金属酸化物膜およびその製造方法				
技術分野	材料	化学・薬品			
適応製品	光学膜				
目 的	微小孔を持つ多孔性薄膜およびその製造方法を提供する。				
技術概要	ゾルゲル法を用いて、酸化亜鉛 (ZnO) とシリカ (SiO ₂) などの複合膜を作製する。これは、両ゾル液を混合して基板に塗布後電気炉で焼成することにより作製される。ZnOは円柱状の形状でシリカ膜内に分散している。複合膜を酸で処理してZnOを除去すると多孔性シリカ薄膜が得られる。				

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時					
(ふりがな) 氏 名					
会社名					
所 属		役職			
電話番号		FAX番号			
E-mail					
連絡事項					

【 申込み・問い合わせ先 】

日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail nubic@adm.nihon-u.ac.jp

